

최종업데이트일
2023.05.29

GST 지적 재산권 관리현황

번호	권리	상태	출원국	출원일	출원번호	등록일	등록번호	발명의 명칭	출원권속기간	고전지	발제명	비용(기안일자 기준)																
												내용	지정발탁 (기안기안일 기준)	관납료	대리인 수수료	기타 (연납원 환)	합계 (VAT 포 함)	내용	지정발탁 (기안기안일 기준)	관납료	대리인 수수료	합계 (VAT 포 함)	내용	지정발탁 (기안기안일 기준)	관납료	대리인 수수료	합계 (VAT 포 함)	
126	특허	등록	대한	2017-10-16	10-0335173	2019-03-01	652756	반도체 제조공정의 고도화 반도체 제어장치			인공지능 학습인 지능을 위한 학습 방법 및 장치	연지료(2년지)	2025-03-01	₩ 105,300	₩ 100,000	₩ 160,000	₩ 170,300											
47	특허	등록	미국(일본)	2010-04-16	2010-52886	2012-03-21	495672	반도체 제조 공정의 반도체 제조 방법			반도체 제조 공정의 반도체 제조 방법	연지료(4년지)	2025-03-15	₩ 1,038,300	₩ 50,000		₩ 1,088,300											
121	특허	등록	미국	2017-05-15	10-2017-0059366	2019-03-13	10-193868	열전소자 모듈의 열교환기			열전소자 모듈의 열교환기	연지료(2년지)	2025-03-14	₩ 129,600	₩ 30,000		₩ 159,600											
122	특허	등록	미국	2017-05-15	10-2017-0059367	2019-03-13	10-193874	반도체 제조공정의 열교환기 시스템			반도체 제조공정의 열교환기 시스템	연지료(2년지)	2025-03-14	₩ 205,800	₩ 30,000		₩ 235,800											
19	특허	등록	일본	2017-11-29	2017-22884	2019-06-28	6546253	반도체 제조공정의 고도화 반도체 제어장치			인공지능 학습인 지능을 위한 학습 방법 및 장치	연지료(4년지)	2025-03-07	₩ 894,000	₩ 30,000		₩ 924,000											
178	특허	출원	0	1990-07-09	0	1990-07-09	0	0	1990-07-09	0	0						₩					₩						

[illegible]